PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-028571

(43)Date of publication of application: 28.01.2000

(51)Int.Cl.

G01N 27/409

(21)Application number : 10-191991

(71)Applicant: NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

07.07.1998

(72)Inventor: ATSUMI NAOKATSU

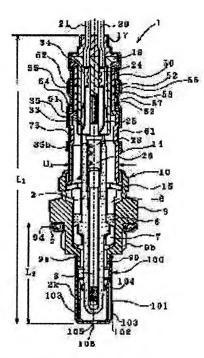
ISHIKAWA SATOSHI

(54) GAS SENSOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance protection function against wetting and poisoning to a detecting part by using a double structured protector, and to provide superior accuracy for detection responsiveness by improving structure of the protector.

SOLUTION: In this gas sensor 1, a protection function against wetting and poisoning to a detecting part 2k is enhanced by using a double structured protector 100. When the size of a side space formed between a sidewall inner face of the first cylindrical part 101 in an outside and a sidewall outer face of the second cylindrical part 102 in an inside is determined as g1, and when a distance between a bottom inner face of the cylindrical part 101 and a bottom outer face of the cylindrical part 102 is determined as g2, g1>g2 is satisfied. A first side gas flowing hole 103 is formed in a sidewall of the cylindrical part 101, a second side gas flowing hole 104 is formed in a sidewall of the



cylindrical part 102, and the holes 103, 104 are formed which are positionally shifted each other to position the hole 103 in a front side of the hole 104 in the axial direction of a detecting element 2. Trailing of a sensor output are made sharp to provide superior accuracy for detection, even when concentration of measured components are suddenly changed.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-28571 (P2000-28571A)

(43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

(51) Int.Cl.⁷

G01N 27/409

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G01N 27/58

B 2G004

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平10-191991

(22)出願日

平成10年7月7日(1998.7.7)

(71)出願人 000004547

日本特殊陶業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

(72)発明者 渥美 尚勝

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

(72)発明者 石川 聡

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

(74)代理人 100095751

弁理士 菅原 正倫

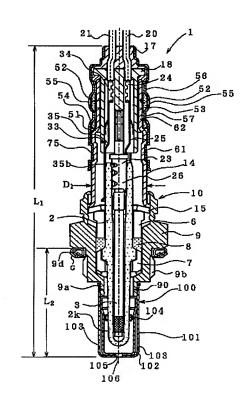
Fターム(参考) 20004 BB01 BF20 BF27 ZA04

(54) 【発明の名称】 ガスセンサ

(57)【要約】

【課題】 二重構造プロテクタの使用により検出部への 被水や被毒に対する保護機能が高められ、かつ該プロテ クタの構造改良により検出応答の正確性にも優れたガス センサを提供する。

【解決手段】 ガスセンサ1においては、二重構造プロテクタ100の使用により検出部2kに対する被水や被毒に対する保護機能が高められる。また、外側の第一筒状部101の側壁内面と内側の第二筒状部102の側壁外面との間に形成される側方隙間の大きさをg1とし、第一筒状部101の底部内面と第二筒状部102の底部外面との間の距離をg2としたときに、g1>g2とされる。また、第一筒状部101の側壁には第一側ガス流通孔103が、第二筒状部102の側壁には第二側ガス流通孔104が形成され、第一側ガス流通孔103が第二側ガス流通孔104が形成され、第一側ガス流通孔103が第二側ガス流通孔104が形成され、第一側ガス流通孔103が第二側が表流通孔104が形成され、第一側が表流通孔103が第二側が表流通孔104が形成され、第一側が表流通孔103が第二側が表流通孔104が形成され、第一側が表流通孔103が第二側が表流通孔104が形成され、第一側が表流通孔103が第二性でででである。これにより、被測定成分の濃度が急激に変化しても、センサ出力の立ち下がりを鋭くでき、検出の正確性に優れる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 先端部に形成された検出部にて被測定ガス中の被検出成分を検出する検出素子と、

前記検出部を突出させた状態で前記検出素子を覆う筒状 の素子収容体と、

その素子収容体の、前記検出部が突出する側の開口端部 に結合されるとともに、前記被測定ガスの流通を許容し た状態で該検出部を覆うプロテクタとを備え、

そのプロテクタは、それぞれ有底に構成される内外2つの筒状部、すなわち外側の第一筒状部と内側の第二筒状 10 部とを有する二重構造とされ、その第一筒状部の側壁内面と第二筒状部の側壁外面との間には所定量の隙間(以下、側方隙間という)が形成されるとともに、その側方隙間の大きさをg1とし、前記第一筒状部の底部内面と前記第二筒状部の底部外面との間の距離をg2としたときに、g1>g2とされ、

前記第一筒状部の側壁には第一側ガス流通孔が、前記第二筒状部の側壁には第二側ガス流通孔が、前記検出素子の軸線方向において該検出素子の先端に向かう側を前方側として、前記第一側ガス流通孔が前記第二側ガス流通孔よりも前方側に位置するように、互いにずれた位置関係で形成され、

前記検出素子の先端が、前記第二側ガス流通孔よりも前方側に位置するものとされ、

さらに、前記第一筒状部の底部と前記第二筒状部の底部とを貫く形態で底部ガス流通孔が形成されたことを特徴とするガスセンサ。

【請求項2】 前記検出部は、酸素イオン伝導性固体電解質層の片側に検出側多孔質電極を、これと反対側に酸素基準側多孔質電極を形成した酸素濃淡電池素子を含み、前記第二側ガス流通孔から前記底部ガス流通孔に向かう被測定ガスが、前記検出側多孔質電極の表面に沿って流れるようになっている請求項1記載のガスセンサ。

【請求項3】 前記第一筒状部側の底部ガス流通孔と前記第二筒状部側の底部ガス流通孔とは略同心的な位置関係で形成されている請求項1又は2に記載のガスセンサ。

【請求項4】 前記第一筒状部は、その底部内面が前記 第二筒状部の底部外面と接する形で配置されている請求 項1ないし3のいずれかに記載のガスセンサ。

【請求項5】 前記第一側ガス流通孔は、前記第一筒状部の側壁部に対しその周方向に所定の間隔で複数個形成されており、前記第二側ガス流通孔は前記第二筒状部の側壁部に対しその周方向に所定の間隔で複数個形成されている請求項1ないし4のいずれかに記載のガスセンサ。

【請求項6】 前記軸線方向において、前記第一側ガス 流通孔の形成位置から前記第二側ガス流通孔の形成位置 までの距離をd1とし、該第一筒状部の底部内面位置か ら前記第一側ガス流通孔の形成位置までの距離をd2と したときに、d1>d2とされている請求項1ないし5のいずれかに記載のガスセンサ。

【請求項7】 前記軸線方向において、前記第二側ガス 流通孔の形成位置から前記検出素子の先端位置までの距離をh1、該検出素子の先端位置から前記第二筒状部の 底部内面位置までの距離をh2としたときに、h1>h2 とされている請求項1ないし6のいずれかに記載のガス センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、酸素センサ、HCセンサ、NOxセンサなど、測定対象となるガス中の被検出成分を検出するためのガスセンサに関する。

[0002]

【従来の技術】上述のようなガスセンサとして、被検出 成分を検出する検出部が先端に形成された棒状ないし筒 状の検出素子を、金属製のケーシングの内側に配置した 構造のものが知られている。このようなガスセンサは、 該ケーシングの一部をなす主体金具の外周面に形成され たねじ部により排気管等の所定の取付部に取り付けられ るとともに、主体金具の端部から突出する検出部が測定 雰囲気中に保持され、被検出成分を検出する。そして、 多くのガスセンサにおいては、測定雰囲気中に位置する 検出部を被水や被毒から保護するために、該検出部を覆 うプロテクタが設けられている。プロテクタの側壁部に はガス流通孔が形成され、排気ガス等の被測定ガスは、 このガス流通孔からプロテクタ内に導かれて検出部と接 触させられる。ここで、最近では、検出部の保護性能を 高めるため、該プロテクタを内外2つの筒状部からなる 30 二重構造としたものも多く使用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のような二重構造のプロテクタにおいては、検出部の保護性能は高められるが、壁部が二重となる分だけ、ガス流通孔を経た被測定ガスの流通に対する抵抗が増大し、例えばプロテクタ外側の測定雰囲気と、検出部の配置されるプロテクタ内部空間との間での被測定ガスの交換速度も小さくなることが多い。そのため、測定雰囲気中の被測定成分の濃度が急激に変化した場合等においては、例えば40空燃比測定の正確性に欠ける不具合が生ずることもある。

【0004】上記不具合は、例えばジルコニア等の酸素イオン伝導性固体電解質層の両側に多孔質電極を形成した酸素濃淡電池素子により検出部が構成され、その濃淡電池起電力の変化に基づいて空燃比や酸素濃度の検出を行う λ型酸素センサにおいて大きな問題となることが多い。すなわち、該 λ型酸素センサの場合、測定雰囲気が酸素過剰のリーン雰囲気から可燃成分過剰のリッチ雰囲気に転ずる場合は、可燃成分の多孔質電極への吸着が速50 やかに起こるため、比較的鋭敏な立ち上がり応答が期待

20

できる。しかしながら、リッチ雰囲気からリーン雰囲気 に転じる場合には、多孔質電極に吸着した可燃ガス成分 の脱着が、吸着時ほどには速やかに進行しないため、これにガス交換進行の遅延も重なって、立ち下がり応答の 遅れが特に生じやすくなる。

【0005】また、立ち下がり応答に遅れが生じると、次のような問題にもつながる。すなわち、エンジン制御部は、酸素センサの出力がある一定レベルまで下がると雰囲気がリッチ側へシフトするように燃焼制御を行うこととなる。しかしながら、センサの出力は、雰囲気が相当希薄にならないと低下しないから、リッチ側へシフトさせる燃焼制御も必然的に遅れてしまう。そして、ようやくリッチ側への燃焼制御が進み始めると、今度はセンサ出力が比較的鋭敏に立ち上がってしまい、これを受けてエンジン制御部は、雰囲気が十分リッチにならないうちに燃焼制御を停止しまうことになる。その結果、雰囲気が常にリーン側にずれた状態で制御されてしまう、いわゆるリーンシフト制御が生じ易くなる。これは、センサ出力の立ち下がり時と立ち上がり時とで、応答挙動が等価でないことに基づく不具合であるともいえる。

【0006】本発明の課題は、二重構造プロテクタの使用により検出部への被水や被毒に対する保護機能が高められ、かつ該プロテクタの構造改良により検出の応答性にも優れたガスセンサを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段及び作用・効果】本発明の ガスセンサは、上記課題を解決するために、先端部に形 成された検出部にて被測定ガス中の被検出成分を検出す る検出素子と、検出部を突出させた状態で検出素子を覆 う筒状の素子収容体と、その素子収容体の、検出部が突 30 出する側の開口端部に結合されるとともに、被測定ガス の流通を許容した状態で該検出部を覆うプロテクタとを 備え、そのプロテクタが、それぞれ有底に構成される内 外2つの筒状部、すなわち外側の第一筒状部と内側の第 二筒状部とを有する二重構造とされ、その第一筒状部の 側壁内面と第二筒状部の側壁外面との間には所定量の隙 間(以下、側方隙間という)が形成されるとともに、そ の側方隙間の大きさを g1とし、第一筒状部の底部内面 と第二筒状部の底部外面との間の距離を g 2としたとき に、g1>g2とされ、第一筒状部の側壁には第一側ガス 流通孔が、第二筒状部の側壁には第二側ガス流通孔が、 検出素子の軸線方向において該検出素子の先端に向かう 側を前方側として、第一側ガス流通孔が第二側ガス流通 孔よりも前方側に位置するように、互いにずれた位置関 係で形成され、検出素子の先端が、第二側ガス流通孔よ りも前方側に位置するものとされ、さらに、第一筒状部 の底部と第二筒状部の底部とを貫く形態で底部ガス流通 孔が形成されたことを特徴とする。

【0008】上記ガスセンサの構成では、二重構造プロテクタの使用により検出部に対する被水や被毒に対する

保護機能が高められ、かつガス流通孔を上記のような位置関係で形成することで、測定雰囲気中の被測定成分の 濃度が急激に変化した場合等においても、センサ出力の 立ち下がりを鋭くでき、検出の正確性(例えば、いわゆ る λ 制御の正確性)に優れる。

【0009】上記プロテクタの構造により、検出の正確 性が改善される機構としては下記のようなものが推測さ れる。すなわち、プロテクタを構成する第一筒状部と第 二筒状部との底部間の間隔 g 2が、同じく側壁間に形成 される側方隙間の大きさ g 1よりも小さく設定され、か つ第一筒状部と第二筒状部の各側壁に第一側ガス流通孔 と第二側ガス流通孔とが、前者が後者よりも前方側に位 置するように形成されている。これにより、第一側ガス 流通孔からプロテクタ内に導かれた被測定ガスは、上記 側方隙間内において、検出素子の先端位置よりも後方側 に形成された第二側ガス流通孔に向け、優先的に流れる ようになる。つまり、被測定ガスは迂回経路をたどり、 第二筒状部の内部に導かれる。従って、第二筒状部内へ のガスの流入、ひいては第二筒状部内がリーン雰囲気か らリッチ雰囲気に転ずるのに遅れが生ずる。この遅れ作 用により、迂回経路がない場合に比べて第二筒状部内が リーン雰囲気に保持される時間が長くなるので、例えば 可燃ガス成分の脱着を十分に進行させることができるよ うになる。その結果、リッチ雰囲気からリーン雰囲気に 転じた後、酸素センサ出力に応じてエンジンの燃焼がフ ィードバック制御され、再度リッチ雰囲気に転ずるよう な場合においても、酸素センサの出力が十分に下がりき った後、再度上昇するセンサ特性が得られるようにな り、正確な制御が可能となる。

【0010】さらに、第一筒状部の底部と第二筒状部の底部とには、これらを貫く形態で底部ガス流通孔が形成されているので、第二筒状部の内部には、検出素子と第二筒状部との隙間を通ってその第二側ガス流通孔から底部ガス流通孔に向かう流れが形成されやすくなる。これにより被測定ガスは、検出素子の先端部側面、すなわち検出部側面に沿って比較的大きな流速で流れた後、底部ガス流通孔から速やかに排出されるので、リッチ雰囲気とリーン雰囲気との置換性もよくなると考えられる。このことは、出力立ち下がり時において可燃ガス成分の脱着の進行を促進するので、センサ特性改善の上で同様の効果を生じているものと考えられる。

【0011】この場合、検出部が、酸素イオン伝導性固体電解質層の片側に検出側多孔質電極を、これと反対側に酸素基準側多孔質電極を形成した酸素濃淡電池素子を含んで構成されており、かつ第二側ガス流通孔から底部ガス流通孔に向かう被測定ガスが、その検出側多孔質電極の表面に沿って流れるようになっている場合に、特に顕著な効果を得ることができる。

【0012】すなわち、上記のような酸素濃淡電池素子を用いるガスセンサとしては、例えば λ 型酸素センサが

50

あるが、これは空燃比測定等においてリッチ雰囲気から リーン雰囲気に転じる場合に、可燃ガス成分の電極から の脱着速度が遅いため、応答に遅れを生じやすいことは 既に説明した通りである。しかしながら、上記本発明の 構成によれば、被測定ガスが検出側多孔質電極の表面に 沿って流れやすくなるため、多孔質電極に吸着した可燃 ガス成分の脱着が促進され、検出の正確性を大幅に高め ることができる。

【0013】第一側ガス流通孔からプロテクタ内に導かれた被測定ガスを、第二側ガス流通孔に向けて優先的に 10 る。流れるようにするためには、第一筒状部と第二筒状部との底部間には隙間がなるべく形成されていないことが望ましい。ここに隙間が形成されていると、第一側ガス流通孔から第一筒状部側の底部ガス流通孔へ短絡する流れが生じ、第二筒状部内のガス交換が滞りやすくなるためである。従って、第一筒状部は、その底部内面が第二筒状部の底部外面と接する形で配置されていることが望ましいといえる。この場合、第一筒状部を第二筒状部に対し底が当たる位置まで挿入すればよいので、両筒状部の軸線方向の位置合わせも不要となり、組立工程の簡略化 20 い。を図ることができる利点も生ずる。

【0014】もし上記両筒状部の底部間に隙間を形成する場合は、両底部を貫いて排出されるガスの流れがなるべく妨げられないように、それぞれ形成されたガス流通孔を略同心的な位置関係で形成することが望ましい。

【0015】第一側ガス流通孔は、第一筒状部の側壁部に対しその周方向に所定の間隔で複数個形成することができる。また、第二側ガス流通孔は第二筒状部の側壁部に対しその周方向に所定の間隔で複数個形成することができる。これにより、プロテクタに対し、その軸線周りにおいて各種方向から被検出ガスが当たる場合でも、略等価なガス流入特性が実現され、検出応答性に対するガス流方向の影響を小さくすることができる。

【0016】また、上記ガスセンサにおいては、軸線方向において、第一側ガス流通孔の形成位置から第二側ガス流通孔の形成位置から第一側ガス流通孔の形成位置までの距離をd1とし、該第一筒状部の底部内面位置から第一側ガス流通孔の形成位置までの距離をd2としたときに、d1>d2となっているのがよい。d1≦d2となっていると、側方隙間内において、第一側ガス流通孔よりも軸線方向前方側に比較的大きな空間が形成されるため、ここに流れ込むガス流の影響で第二側ガス流通孔へ向かうガス流が妨げられ、プロテクタ内のガス交換が妨げられる場合がある。なお、本明細書においてガス流通孔の形成位置は、筒状部外面における孔開口部の幾何学的重心位置(例えば孔開口部が円形の場合は、その中心位置)として定義する。

【0017】また、検出素子の軸線方向において、第二側ガス流通孔の形成位置から検出素子の先端位置までの距離をh1、該検出素子の先端位置から第二筒状部の底部内面位置までの距離をh2としたときに、h1>h2と

なっているのがよい。 h1≦h2になっていると、第二側ガス流通孔から底部ガス流通孔へ向かうガス流に対する検出部表面の接触面積が減じ、プロテクタ内に流れ込んだ被測定ガスと検出部との接触がスムーズに進まず、応答性が悪化する場合がある。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に示す実施例に基づき説明する。図1は本発明のガスセンサの一実施例たる酸素センサの内部構造を示している。該酸素センサ1は通称 λ センサあるいはO2 センサと呼ばれるもので、先端が閉じた中空軸状の固体電解質部材である酸素検出素子2と、軸状のセラミックヒータである発熱体3とを備えて構成される。酸素検出素子2は酸素イオン伝導性を有する固体電解質により構成されている。そのような固体電解質としては、Y2 O3 ないしCaOを固溶させたZr O2 が代表的なものであるが、それ以外のアルカリ土類金属ないし希土類金属の酸化物とZr O2 との固溶体を使用してもよい。また、ベースとなるZr O2 にはHf O2 が含有されていてもよい。

【0019】この酸素検出素子2の中間部外側には、絶 縁性セラミックから形成されたインシュレータ6、7、 並びにタルクから形成されたセラミック粉末8を介し て、検出素子収容体としての金属製のケーシング10が 設けられ、酸素検出素子2はケーシング10と電気的に 絶縁された状態でこれらを貫通している。ケーシング1 0は、酸素センサ1を排気管等の取付部に取り付けるた めのねじ部9 bを有する主体金具9、その主体金具9の 一方の開口部に内側が連通するように結合された内筒部 30 材14等を備える。また、図2に示すように、酸素検出 素子2の内面及び外面には、そのほぼ全面を覆うように 一対の電極層2b, 2cが設けられている。これら電極 層2b, 2cはいずれも、酸素検出素子2を構成する固 体電解質へ酸素を注入するための酸素分子の解離反応、 及び該固体電解質から酸素を放出させるための酸素の再 結合反応に対する可逆的な触媒機能(酸素解離触媒機 能)を有する多孔質電極、例えばPt多孔質電極として 構成されている。このうち、外側の電極層2bは検出側 多孔質電極、内側の電極層 2 c は基準側多孔質電極とし て機能する(以下、検出側多孔質電極2b及び基準側多 孔質電極2cともいう)。

【0020】なお、以下においては、酸素検出素子2の 軸方向においてその閉じた先端部に向かう側を「前方側 (あるいは先端側)」、これと反対方向に向かう側を 「後方側(あるいは後端側)」として説明を行う。

【0021】まず、主体金具9の後方側の開口部には、 前述の内筒部材14がインシュレータ6との間にリング 15を介してかしめられ、この内筒部材14にさらに外 筒部材54が外側から嵌合・固定されている。この外筒 50 部材54の図中上端側の開口はゴム等で構成されたグロ メット(弾性シール部材)17で封止され、またこれに 続いてさらに内方にセラミックセパレータ18が設けられている。そして、それらセラミックセパレータ18及びグロメット17を貫通するように、酸素検出素子2用のリード線20,21及び発熱体3用のリード線(リード線20,21の影になって見えない)が配置されている。

【0022】酸素検出素子2用の一方のリード線20は、端子金具23のコネクタ部24及びこれに続く引出し線部25、並びに端子金具23の内部電極接続部26を経て、前述の酸素検出素子2の内側の電極層2c(図2)と電気的に接続されている。一方、他方のリード線21は、別の端子金具33のコネクタ部34及びこれに続く引出し線部35並びに外部電極接続部35bを経て、酸素検出素子2の図示しない外側の電極層と電気的に接続されている。

【0023】ここで、酸素検出素子2は、排気ガス温が十分高温となっている場合には当該排気ガスで加熱されて活性化されるが、エンジン始動時など排気ガス温が低温である場合には前述の発熱体3(例えばセラミックヒータ)で強制的に加熱することで活性化される。該発熱体3は、端子金具23により酸素検出素子2の中空部内に保持される。

【0024】次に、図1に示すように、外筒部材54 は、内筒部材14(ケーシング10)に対し後方外側か らほぼ同軸的に連結される筒状形態をなす。内筒部材1 4の後端部は、段付き部51に関して軸方向前方側を第 一部分61、同じく軸方向後方側を第二部分62とし て、その第二部分62に周方向の複数のガス導入孔52 が形成されている。該第二部分62の外側には、上記ガ 30 ス導入孔52を塞ぐ筒状のフィルタ53が配置され、そ のフィルタ53の外側を覆う外筒部材54の壁部には、 周方向に所定の間隔で複数の補助ガス導入孔55が形成 される。また、補助ガス導入孔55の列を挟んで両側 に、フィルタ53を自身と内筒部材14の第二部分62 との間で圧着固定する環状のフィルタかしめ部56,5 7が形成されている。なお、フィルタ53は、水滴等の 水を主体とする液体の透過は阻止し、かつ空気及び/又 は水蒸気などのガスの透過は許容する撥水性フィルタ

(商品名:例えばゴアテックス(ジャパンゴアテックス(株)))により構成されている。他方、外筒部材54は、第一部分61において内筒部材14に対し外側からこれに重なりを生じるように配置され、その重なり部には周方向の環状の外筒/内筒連結かしめ部75が形成されている。この外筒/内筒連結かしめ部75により、外筒部材54が内筒部材14に対して結合される。

【0025】次に、主体金具9の前方側開口部には筒状のプロテクタ装着部9aが形成され、ここから突出する酸素検出素子2の先端側、すなわち検出部2kを所定の空間を隔てて覆うように、キャップ状のプロテクタ10 50

○が装着されている。該プロテクタ100は、有底の第一筒状部101と、その内側に所定の隙間を経て同心的に配置された有底の第二筒状部102とを有する二重構造となっている。

【0026】図3に示すように、第二筒状部102は、その側壁部に対し軸方向において開口端部寄りの中間位置に、テーパ面状の段差部102bが形成されている。そして、その段差部102bに関して開口側に位置する端部が、第一筒状部101の内径にちょうど嵌まる程度に拡径されて第一部分102aを形成する一方、上記段差部102bに関してこれと反対側に位置する部分は、該第一部分102aよりも径小の第二部分102cとされている。これにより、第一筒状部101の側壁内面と第二筒状部102の側壁外面との間には所定量の側方隙間G1が形成されている。

【0027】第一筒状部101と第二筒状部102には、各々その底部中央にガス流通孔105,106が、互いに同心的にかつ略同じ大きさの円形状に形成される。そして、それら底部は、溶接部153(例えばスポット溶接等の抵抗溶接にて形成されたもの)により互いに結合されている。本実施例では、該溶接部153は、底部ガス流通孔105,106の周囲を取り囲む形で複数個形成されている。ここで、図5(各部を示す符号については図3を参照)に示すように、側方隙間G1の大きさをg1とし、第一筒状部101の底部内面と第二筒状部102の底部外面との間の距離をg2としたときに、g2は略ゼロであるからg1>g2を満たしている。なおg1>g2を満たす範囲で、第一筒状部101の底部内面と第二筒状部102の底部外面との間には、若干の隙間が形成されていてもよい。

【0028】次に、第一筒状部101の側壁部には、各々開口部が円形状に形成された第一側ガス流通孔103が周方向に略一定の角度間隔で複数(本実施例では8個)形成されている。また、第二筒状部102の側壁部にも同様の第二側ガス流通孔104が、第一側ガス流通孔103と略同じ角度間隔で複数(本実施例では8個)形成されている。そして、それら第一側ガス流通孔103と第二側ガス流通孔104とは、検出素子2の軸線0の方向において該検出素子2の先端に向かう側を前方側として、第一側ガス流通孔103が第二側ガス流通孔104よりも前方側に位置するように、互いにずれた位置関係で形成されている。

【0029】図7に分解状態で示すように、第一筒状部 101には、周方向の第一側ガス流通孔103の列を除いて、その側壁部には他のガス流通孔が形成されていない。また、第二筒状部102には、周方向の第二側ガス流通孔104の列を除いて、その側壁部には他のガス流通孔が形成されていない。なお、第一側ガス流通孔103と第二側ガス流通孔104とは、図4(a)に示すように、第一筒状部101及び第二筒状部102の周方向

において、互いにほぼ同じ角度位相で形成されているが、図4(b)に示すように、これを異なる角度位相で 形成してもよい。

【0030】また、図5(図3も参照)に示すように、 検出素子2の軸線0の方向において、第一側ガス流通孔 103の形成位置から第二側ガス流通孔104の形成位 置までの距離をd1とし、該第一筒状部101の底部内 面位置から第一側ガス流通孔103の形成位置までの距 離をd2としたときに、d1>d2となっている。同じく 第二側ガス流通孔104の形成位置から検出素子2の先 端位置までの距離をh1、該検出素子2の先端位置から 第二筒状部102の底部内面位置までの距離をh2とし たときに、h1>h2となっている。

【0031】このようなプロテクタ100は、図3に示すように、その装着代部101aに対し主体金具9のプロテクタ装着部9aを挿入し、装着代部101aとプロテクタ装着部9aとの重なり部に対し周方向に連続的又は断続的に形成された溶接部90を、例えばレーザー溶接やスポット溶接等により形成する形で取り付けられている。

【0032】以下、酸素センサ1の作動について説明す る。図1に示す上記酸素センサ1においては、前述の通 り外筒部材54のフィルタ53を介して基準ガスとして の大気が導入される一方、図3に示すように、酸素検出 素子2の外面には、プロテクタ100のガス流通孔10 3,104を介して導入された被測定ガス、例えば内燃 機関から排出される排気ガスEGが接触する。これによ り、該酸素検出素子2には、その内外面の酸素濃度差に 応じた酸素濃淡電池起電力が生じる。そして、この酸素 濃淡電池起電力を、排気ガス中の酸素濃度の検出信号と して電極層2b,2cからリード線21,20を介して 取り出すことにより、排気ガスEG中の酸素濃度を検出 できる。この種のλセンサ(あるいはO2 センサ)は、 排気ガス組成が理論空燃比となる近傍で濃淡電池起電力 が急激に変化する特性を示すことから、空燃比検出用に 広く使用されるものである。

【0033】そして、その検出部2kを保護するプロテクタ100が二重構造になっていることから、検出部2kに対する被水や被毒に対する保護機能が高められている。さらに、その内外の筒状部101,102のガス流通孔103,104を上記のような位置関係で形成することで、測定雰囲気中の被測定成分の濃度が急激に変化した場合等においても、その検出の正確性に優れる。具体的には、排気ガスEGの組成がリーン側からリッチ側に急変した場合、逆にリッチ側からリーン側に急変した場合のいずれにおいても、センサ出力の応答追従性の差が小さく、正確な空燃比検知が可能となるのである。

【0034】すなわち、図3に示すように、第一筒状部 101と第二筒状部102とは底部が接して配置される ことで、第一側ガス流通孔103から第一筒状部101 側の底部ガス流通孔105へ短絡する流れが発生せず、 導入された排気ガスEGはほぼ全でが、第一側ガス流通 孔103から側方隙間G1内において、検出素子2の先端位置よりも後方側に形成された第二側ガス流通孔10 4に向けて流れるようになる。そして、第一筒状部10 1の底部と第二筒状部102の底部とには、これらを貫く形態で底部ガス流通孔105,106が形成されているので、第二筒状部102の内部においては、さらにその第二側ガス流通孔104から、検出素子2と第二筒状部102との隙間G2を通って、底部ガス流通孔10 5,106に向かう流れが形成されやすくなる。これにより排気ガスEGは、検出部2kの側面に沿って比較的大きな流速で流れた後、底部ガス流通孔105,106から速やかに排出されるので、センサの応答追従性の差を小さくできると考えられる。

【0035】ここで、検出部2kは、図2に示すよう に、酸素イオン伝導性固体電解質層の片側(外側)に検 出側多孔質電極2bを、これと反対側(内側)に酸素基 準側多孔質電極2cを形成した酸素濃淡電池素子として 構成され、第二側ガス流通孔104から底部ガス流通孔 105,106に向かう排気ガスEGが、比較的大きな 流速で検出側多孔質電極2bの表面と接触する形とな る。例えば λ センサを用いて空燃比測定を行う場合、排 気ガス組成がリッチからリーンに転じる場合は、可燃ガ ス成分の脱着速度が吸着時と比較すれば遅いため、従来 は応答に遅れを生じやすかった。しかしながら、上記構 成によれば、排気ガスEGが検出側多孔質電極2bに接 するまでに遅れがあり、また、検出側多孔質電極2 b と 接する排気ガスEGの面積が大きいので、センサ出力の 応答追従性の差が小さくなり、検出の正確性を大幅に高 めることができる。

【0036】なお、図5により示すプロテクタ100の各部の寸法は、例えば以下のように設定できる(なお、括弧内は、図1に示すものの具体的な数値例である)。 D1(第一側ガス流通孔103の開口面積): $1\sim10\,\mathrm{mm}^2$ ($4.9\,\mathrm{mm}^2$)

※D1が1 mm² 未満になると、被測定ガスの第一筒状部101内への流入に対する抵抗が大きくなり過ぎ、センサの検出の正確性に悪影響を及ぼす場合がある。また、D1が10 mm² を超えると、検出ガスの流入遅れが生じにくくなり、酸素センサの出力が下がりきらないまま、リッチ出力が立ち上がってしまい、検出の正確性を悪化させる場合がある。

【0037】D2(第二側ガス流通孔104の開口面積):

1~10mm² (4.9mm²) ※D2が1mm² 未満になると、被測定ガスの第二筒状 部102内への流入に対する抵抗が大きくなり過ぎ、検 出の正確性に悪影響を及ぼす場合がある。また、D2が 10mm² を超えると、検出ガスの流入遅れが生じにく

50

くなり、酸素センサの出力が下がりきらないまま、リッ チ出力が立ち上がってしまい、検出の正確性を悪化させ る場合がある。また、D2の面積が大きくなりすぎると (特にD2>D3(D3については後述)になると)、ガ スがスムーズに底部ガス流通孔105,106から抜け にくくなることがある。

【0038】D3(底部ガス流通孔105, 106の開 口面積):

 $1 \sim 1.0 \,\mathrm{mm}^2 \,(7 \,\mathrm{mm}^2)$

※D3が1mm² 未満になると、被測定ガスの流出に対 する抵抗が大きくなり過ぎ、特にD2>D3の場合には、 検出の正確性に悪影響を及ぼす場合がある。また、D3 が10mm²を超えると、被測定ガスの逆流が生じやす くなり、同様に応答性を悪化させる場合がある。また、 D1やD2の寸法にもよるが、被測定ガスの流出速度が大 きくなり過ぎ、被検出成分の濃度変化が生じた場合に応 答が追従できなくなることもありうる。

 $[0039] d1: 5 \sim 15 mm (7 mm)$

 $d2:1.5\sim5 \,\mathrm{mm}$ (2.6 mm)

 $d1/d2:1\sim10(2.7)$

※ d1/d2が1以下になると、側方隙間G1内におい て、第一側ガス流通孔103よりも軸線方向前方側に比 較的大きな空間が形成されるため、ここに流れ込むガス 流の影響で第二側ガス流通孔104へ向かうガス流が妨 げられ、プロテクタ内のガス交換が妨げられる場合があ る。逆に d 1/d 2が 1 0 を超えると、第二側ガス流通孔 104へ向かう流路長さが大きくなり過ぎ、プロテクタ 内のガス交換が却って妨げられる場合がある。

[0040] g1: 0. 3~1. 5mm (0. 53m m)

※g1が0.3mm未満になると、ガス流に対する抵抗 が大きくなり過ぎ、検出精度が低下する場合がある。他 方、g1が1.5mmを超えると、第二側ガス流通孔1 04への流入速度が下がる場合がある。

【0041】g3(第二側ガス流通孔104の中心位置 における第二筒状部102の側壁内面と、検出素子2の 外面との距離):

 $0.5 \sim 2.0 \, \text{mm} \, (1.0 \, \text{mm})$

※g3が0.5mm未満になるとガス流に対する抵抗が 大きくなり過ぎ、検出精度が低下する場合がある。他 方、g3が2.0mmを超えると、底部ガス流通孔10 5,106から流出する速度が下がる場合がある。

 $[0042]h1:5\sim20mm (9mm)$

 $h2:0.5\sim3.0 mm (1.0 mm)$

※ h 1が 5 mm未満になると、検出素子2のガス流との 接触長さが短くなり過ぎ、被検出成分の濃度変化が生じ た場合に応答が追従できなくなることがある。また、h 1が20mmを超えるとガス流路長さが大きくなり過 ぎ、プロテクタ内のガス交換が却って妨げられる場合が ある。h2が0.5mm未満になると、検出素子2の先

端が底部ガス流通孔105,106に近づき過ぎ、ガス の排出が妨げられて検出精度が低下する場合がある。逆 に h 2が 3. 0 mmを超えるとプロテクタの全長が無駄 に長くなり、センサ1のコンパクト化を図るうえで不利 となる。

12

[0043]

H1(第一筒状部101の全長):例えば20.0mm H2 (第二筒状部102の全長): 例えば15.4mm 【0044】また、図6により示す主体金具9の各部の 寸法は、例えば以下のように設定できる(なお、括弧内 は、図1に示すものの具体的な数値例である)。

 $K1: 25 \sim 30 \,\mathrm{mm} \,(29.6 \,\mathrm{mm})$

 $K2: 13 \sim 17 \,\text{mm} \,(16.8 \,\text{mm})$

 $K3:12.5\sim13.0$ mm (12.8mm)

 $K4: 8. 8 \sim 9. 2 \text{ mm } (9 \text{ mm})$

 $K5:3.6\sim4\,\mathrm{mm}(3.8\,\mathrm{mm})$

 $K6: 1 \sim 2.5 mm (2 mm)$

 $K7: 0. 5 \sim 1. 5 mm (1 mm)$

 $K8: 12 \sim 14 \text{ mm} (13.9 \text{ mm})$

20 K9: $7 \sim 10 \text{ mm}$ (9. 6 mm)

 $K10: 7. 5 \sim 10. 5 \text{ mm} (10 \text{ mm})$

 $K11:20.0\sim23.6mm(23.1mm)$

 $K12:5\sim7 \,\mathrm{mm}$ (6. 5 mm)

 $K13:21.8\sim22.2mm(22mm)$

K14: 例えば、M18程度

 $K15: 9. 3 \sim 11. 2 mm (9. 5 mm)$

 $K16: 7. 3 \sim 7. 7 \text{ mm} (7. 5 \text{ mm})$

 $K17: 16. 3 \sim 16. 7 \text{ mm} (16. 5 \text{ mm})$

 $K18:11.4\sim11.8mm(11.6mm)$

30 K19: 15. $8 \sim 16$. 2 mm (16 mm)

【0045】また、図1において、センサ1の全長L1 は約84mmである。また、主体金具9のガスケットG の受け面9 dから、プロテクタ100の先端面までの長 さL2は約29mmである。

【0046】なお、プロテクタ100は主体金具9に対 し、以下の図8~図11に示す方法にて形成される加締 め溶接構造部150(図11(a))により接合するこ ともできる。すなわち、図8に示すように、主体金具9 のプロテクタ装着部9 a を、プロテクタ100の装着代 40 部101aに対し、該装着代部101aの開口縁が金具 端面に当たる位置まで挿入する。そして、図9に示すよ うに、この状態で装着代部101aの軸方向中間部を、 プロテクタ装着部9 a に向けて周方向に加締めることに より、図10に示すように加締め部81を形成する。こ のとき、プロテクタ装着部9 a 側には、この加締め部8 1に対応して環状の凹所が形成される場合がある。

【0047】次いで、図11(a)に示すように、この 加締め部81に対し、周方向の溶接部83を、例えばレ ーザー溶接により形成すれば、目的とする加締め溶接構 50 造部 1 5 0 が得られる。ここで、溶接部 8 3 の幅を w

1、加締め部81の幅をw2とした場合、接合強度確保の 観点からw1/w2は0.5以上とするのがよい(図1の 例では、w1は約0.7mm、w2は約1mm、w1/w2 は約0.7である)。また、図11(b)に示すよう に、加締めによる圧着力をプロテクタ装着部9 a (内側 部材)側に十分生じさせ、良好な圧着状態を確保するた めに、装着代部101a(外側部材)の厚さt2は1m m以下に設定するのがよい(図1の例では、t2は約 0. 4 mmである)。さらに、プロテクタ装着部 9 a (内側部材)側の溶接部83の侵入深さd1は、接合強 度確保の観点から0.3mm以上となっているのがよ い。ただし、プロテクタ装着部9 a (内側部材) を厚さ 方向に貫く形で溶接部83が形成されると、溶接欠陥等 の影響を受けて接合強度が低下する場合があるので、上 記侵入深さ d 1はプロテクタ装着部 9 a の厚さ t 1よりも 小さくなっていることが望ましい。

【0048】プロテクタ100とプロテクタ装着部9a との重なり部に加締め部81を予め形成して、両者の密 着を高めた状態で、ここに全周の溶接部83を形成して 接合する構造とすることで、溶接部83における欠陥発 20 生が効果的に防止され、接合の気密性を高めることがで きる。例えば、酸素センサ1が低温となったときに、凝 結した水滴がプロテクタの外面に付着することがある。 この場合、主体金具9とプロテクタ100とを接合する 溶接部83に欠陥があると、その欠陥部から凝結した水 滴が侵入して検出部2kをぬらしたり、あるいは錆等の 汚れを付着させたりする場合がある。しかしながら、主 体金具9とプロテクタ100との接合構造が上記加締め 溶接構造部150となっていることで、そのような水滴 や汚れの侵入等の不具合を効果的に防止することができ 30 る。

【0049】なお、このような全周溶接部の形成は、従 来は隙間嵌めあるいは圧入によりプロテクタ100とプ ロテクタ装着部9 a とを嵌め合わせ、その状態で溶接部 を形成するようにしていた。しかしながら、この方法で は、プロテクタ100とプロテクタ装着部9aとの寸法 管理、特にプロテクタ100の内径とプロテクタ装着部 9 a の外径との差に対する寸法管理を極度に厳しく行わ ないと良好な溶接接合状態が得られない場合があった。 しかしながら、上記構成では、嵌め合わせの段階で多少 40 102 第二筒状部 径差がばらついていても、加締め部81の形成により密 着状態を確保できるので、上記のような厳しい寸法管理 は不要となる。その結果、センサの製造能率及び歩留ま りが向上する。

【0050】なお、プロテクタ100の開口基端部に、 予め周方向の縮径部を例えばプレス加工等により帯状に 形成しておき、その状態でその縮径部に主体金具9側の プロテクタ装着部9aを圧入して、その縮径部に溶接部 を形成することにより両者を接合してもよい。縮径部に プロテクタ装着部9 a を圧入することにより、プロテク タ100の開口側が裾拡がり形態になりにくくなるの で、同様に溶接部への欠陥発生確率を低減することがで

14

【0051】なお、以上説明した本発明のセンサの構造 は、酸素センサ以外のガスセンサ、例えばHCセンサや NOx センサなどにも同様に適用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のガスセンサの一実施例たる酸素センサ の内部構造を示す縦断面図。

【図2】図1の、発熱部と酸素検出素子との接触部付近 を拡大して示す断面図。

【図3】プロテクタの一例を示す平面図及び正面半断面 図、A-A断面図及び底面図。

【図4】第一側ガス流通孔と第二側ガス流通孔との形成 位置関係のいくつかの例を示す軸断面模式図。

【図5】プロテクタの寸法説明図。

【図6】主体金具の寸法説明図。

【図7】プロテクタの組立工程説明図。

【図8】プロテクタと主体金具とを、加締め溶接構造部 の形成により接合する工程を説明する図。

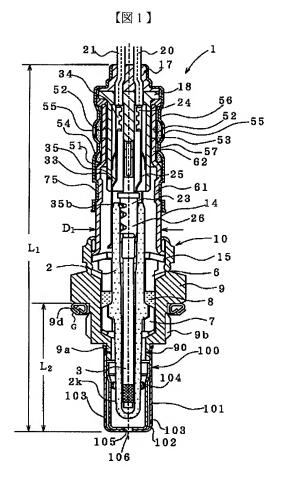
【図9】図8に続く工程説明図。

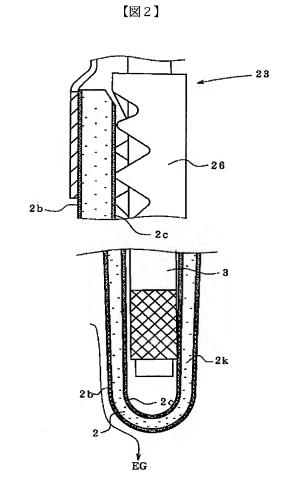
【図10】図9に続く工程説明図。

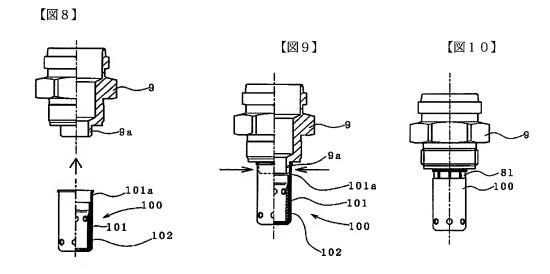
【図11】図10に続く工程説明図。

【符号の説明】

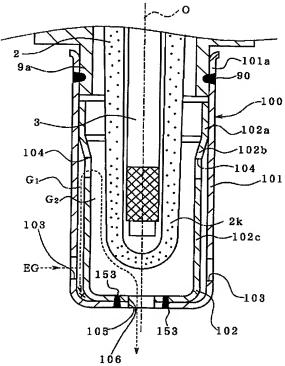
- 1 酸素センサ (ガスセンサ)
- 2 酸素検出素子(検出素子)
- 2 b 検出側多孔質電極
- 2 c 基準側多孔質電極
- 9 主体金具
- 9 a プロテクタ装着部
- 10 ケーシング (素子収容体)
- 100 プロテクタ
- 101 第一筒状部
- 103 第一側ガス流通孔
- 104 第二側ガス流通孔
- 105,106 底部ガス流通孔





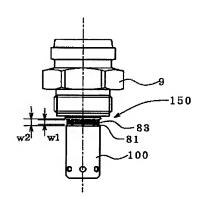




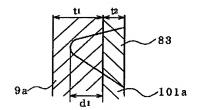


【図11】

(a)

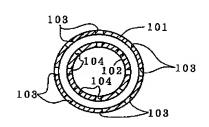


(b)

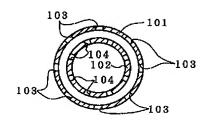


【図4】

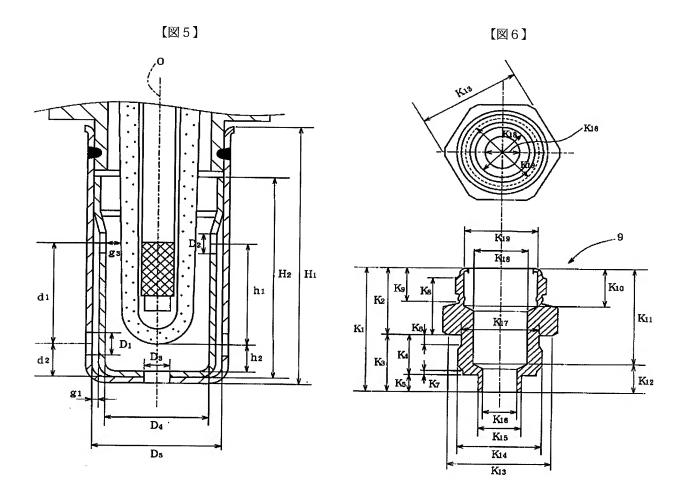




(b)







【図7】

